

1. 処分予定財産需要調査一覧表

平成28年度「H28-0159-0076」「ホログラムプリンタによる特殊光学スクリーンを用いた投影型ホログラフィック3Dインターフェースの研究開発」  
平成28年度～平成30年度「H29-0159-0015」「ホログラムプリンタによる特殊光学スクリーンを用いた投影型ホログラフィック3Dインターフェースの研究開発」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
ホログラム記録用レーザー光源（レーザーヘッド部）	01MFY160601	1	2,719,440	2,719,440	2016/12/12	東京都小金井市貫井北町4-2-1先端光技術研究センター	継続使用可
H29 縮小光学系	1706 特07	1	1,620,000	1,620,000	2018/1/18	東京都小金井市貫井北町四丁目2番1号	使用不可（レンズに経年劣化あり）

1. 規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2. 単価は、財産取得時の価格（税込）。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所を記載している。
4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・損傷の有無・特記事項）を記載している。
5. 内部に対する需要調査も同時に実施しているため、購入を希望しても売払できない場合がある。

2. 提出先

郵送、FAX又はe-mailにて提出をお願いします。

- 【提出先】 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2  
総務省国際戦略局技術政策課 担当者 あて
- 【提出期限】 令和8年6月18日（木曜日）15時00分必着
- 【TEL】 03-5253-5725（担当者直通）
- 【e-mail】 mic\_scope@ml.soumu.go.jp